浙 沪 北 碧 物 理 实 验 报 告

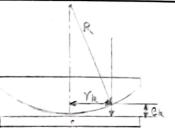
文记 医内心 能递通条款记录机源分析点

实验名称:_	等厚干涉
指导教师:_	王彦杰
信箱号:	62

- 【实验目的】1.理解牛顿圈和劈处干涉条纹的成图
 - 2. 黄习用等厚干涉法测量干透镜曲率丰径和薄膜厚度
 - 3. 学会使用读数显微镜

【实验原理】(电学、光学画出原理图)

1. 牛顿环 如果把-块曲率半径相当大的平凸盘镜的凸面放在- 「 块根平的平玻璃上,那么在两玻璃面之间就形成类似劈头形。



的空气薄层。如果将一束单色光垂直地投射进去,于是入射光在空气层上下两表面及射且在上表 面相遇,在反射光中形成一系列以接触点0为中心的明暗相间的同心圆圈叫牛顿圆。其中,两束 相干光的光程差为 8 = 20kn+ 全 其中 n为空气的前射率,实验中近似为1, 全为丰波损失,满足 用. 暗圆的干涉条件分别是。 | 8 = 20k+ = 1,2,3,....) (用圈)

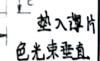
如何关系可知 $R^2=YR^2+(R-e_k)^2$ $8=2e_k+=2=(2k+1)=2=(k=1,2,3,....)$ (暗園)

由R77Ck,上式近似为: Ck = Yk2 代入有 Yk2 = (2k-1) R 子 (明夏)

Yx2= k入R (暗圆)

随着图丰泾增加,各致变图。由于接触点有灰尘或其他因多,每存在多流误差,可分别测量第四图 手径Yn和第m图字径Ym (外m) Ym2=mar+a Yn2=nar+a a剂引入误差项 $R = \frac{dm^2 - dn^2}{4(m-n)^2}$ 即可求出尺 两式相减

2. 劈头 当两根片银平的玻璃叠合在一起,并在其中-端 戶 时, 两玻璃片之间就形成夹角很小的空气薄膜。在单



照射下, 经空气薄膜上、下表面反射后两束反射光在薄膜上表面附近相遇并产生干涉,干 **冷条纹是间隔相等且平行于两玻璃灰线的明暗灰替由条纹。由于相邻两明条纹或暗条** 纹的光程是8相差-个波长,所以相邻两明条纹或暗条纹在空气薄膜中对应由厚度差点 是實于入/2。及勞失到背測薄膜厚度 e处由距离为L, 在这段距离中明条纹或暗条纹 数为N、劈尖厚度 e=N入/2 , N=n→L , 所以 e=nL →

任意取-条条纹,记录读数显微镜当前位置为Si,依次读取20条条纹的位置,其中每 10条条纹平均间距值为 5 = 盖(5x+10-5x)

因为n=号,代入右为 e= 50L入 - 5.(Sx+p-5x)

【实验内容】(重点说明)

- 1. 读数显微镜系统调节一 以升启钠灯,将牛顿环或砑尖样品盒放在玻片架下,将玻片架放置在 读数显微镜的胸镜正下方口调整钠灯位置,使钠光正对显微镜物镜 ③调节读数显微镜目镜,使 †字又兰最清晰。 调节侧镜调焦滚轮, 同时转动 玻片架上的玻片 (约向面方倾斜 45°), 便干涉 条纹既清晰又由亮 4) 转动鼓轮读数盘, 开始读取数据
- 2. 利用牛顿环测量平凸透镜曲面的曲率牛径

把斗顿环样品盒放入玻片架内,正对显微镜下方。升亮钠灯,调节玻片使显微镜中可以看 到较强责光。调节显微镜使可以清晰地看到牛顿环,然后搬微移动盘放牛顿环装置由样品盒. 使又丝与干涉条纹相切,并旋转鼓轮读数盘,使显微镜简往一个方向移动,如从牛顿环中心向右 移到相当近的一圈,譬如说是15圈,然后向左移到第10圆开始测量实数,张雯向左移到9圈-8圈。 7圈…并一读教,则到第一图后,仍向左移,通过牛顿环中心,继续左移读出第一到千圈的读教记 下相应的读数, 算出牛顿环直径, 最后, 由 R= dm²-dn² 式求出透镜曲率半径 R

3. 测量薄片厚度

把夹有洛纶纸片的两平晶样品盒放入玻片架内,正对显微镜下方。调整反光玻片方向使显微镜中 看到较强黄光,然后调节显微镜,能看到清晰干涉条致,如看到条纹歪斜,这说明两平晶间留有 灰尘或 客论 犹片不平, 应用专用的擦镜 纸把平晶 再擦干净或轻轻 压涤论 纸片不平, 金联 用由解使干涉条纹变回原来图像。在测量过程中要始终保持坚义丝垂直显微镜简称尺方向,填写林

实验器材:

【实验器材及注意事项】本实验的仪器主要由三部分组成:特品架、单色光源和读数器。 1. 钠光灯 单色光源用的是钠光灯,灯管内有双层玻璃泡,装有少量氩气和钠。通电时加热灯 **益, 氩气即放出淡紫色光, 钠受热后汽化, 渐渐放出强由黄光。钠光在可见光范围内两条谱** 线的波长分别为589.6 nm和 589.0 nm,这两条镨钱很接近,前以可以把它视为单色光源,并取其 平均值 689.3 nm 为波长值。使用时应注意如下几点:(1)升亮后需要等数分钟才会发出强黄光 (2) 每升 关- 次对灯的寿命很有影响的,因此不要轻易开、关 (3) 钠光灯 应垂直 放置,不得倾倒,以色鳞的流动 2. 读数显微镜 读数显微镜在使用时应注意如下几点:

(1)在测量时读数显微镜由鼓轮只能往一个打向转动口)正式读数之前,鼓轮必须先转几圈,以 便去除初始值的实验数据常用差值法处理,以减少条批误差带来由影响的读数值等于主刻 度尺数据加鼓轮读数盘上数据, 弃估读到10-3 mm

立起事项:1)钠光灯需预热,不要频繁开关钠光灯

- (2)使用钠光灯应注意安全,不要碰倒使低体流出
- (3) 读数显微镜的鼓轮尺能在一个方向转,防止回程差



```
【数据处理与结果】
测量午顿环R值数据处理 D122- D142 = 19.023 mm2
                                                      Dn - Dq = 18.665 mm
                                                   Di62 - D82 = 18.445 mm
                           Dal - Di3 = 19.06 mm2
                           Dao - Dia = 18.763 mm2
                                                     P15 - D1 = 18.628 mm2
                           Dig" - Dil" = 18.500 mm2
                                                       AD" = 18,688 mm
                           Dig3 - Dio3 = 18.414 mm2
      R= (19.023+19.066+18.763+18.500+18.44+18.665+18.445+18.628) mm<sup>2</sup>
      代入入= 589.3 nm R=0.991m
      イスへ= 501.5 mm R= m(203) 4R = <u>A(AD3)</u>
サ菓不确定度 MR = M(403) 4R = <u>A(AD3)</u>
                     \Delta(\Delta D^{2}) = \sqrt{\frac{2}{8}(D_{1}+g^{2}-D_{1}^{2}-\Delta D^{2})^{2}} = 0.088 \text{ mm}^{2}
                         \Delta R = R \frac{0.088}{18.688} = 0.005 \text{ m}
                  : 牛顿环辛轻为 & R = (0.991 ± 0.005) m
                         有效的 lm-ln 共7组
测量薄片厚度
                 10条条纹平均间距 5 = 28.835 † 28.22|+ 27.59| + 27.225 + 27.039 † 26.835 † 26.613 mm
                                    3 = 27.489 mm
                由e=50LA 代入L=4.25cm 入=589.3nm
                                得 e = 4.56×10-5 m
  不确定度传导公式 e= 5012 Ine = In50+InL+In入-In3
                               AC = (AL)2+ (AS)
    由刻度尺测量最小分度值 0.1cm AL = 0.1cm L = (4.25±0.06)cm
         \Delta S = \sqrt{\Delta S_A^2 + \Delta S_B^2} \Delta S_A = \frac{0.004 \text{mm}}{\sqrt{3}} C由实数显微镜 A类不确定度公式)
                              \Delta S_{B} = \frac{7}{7} \frac{(5-3)^{2}}{7\times(7-1)} \bar{S} = (27.489 \pm 0.298) \text{ mm}
                       计算出 ΔC = 0.08×10-5m
                           ··薄膜厚度为 (4.56±0.08)×10⁻5 m
```

【误差分析】

- 1. 无论是牛顿环正是劈尖,实验中的明、暗条纹分界线都有名横翔,因此在用读教显微镜 测量定位时根难精确定位,会产生-定误差
- 2. 测量劈尖时套纹与读数显微镜难以达到精准垂直,也会产生一定误差
- 3. 仪器本題不幾确造成的误差
- 4. 实验着操作不规范、读数失促造成由误差

【实验心得及思考题】

思表版

1.如何消除突截显微镜引起由空程差?

答: 实验中应始终另一个方向转动读数显微镜, 防止突然反方向转动吐因读数显微镜齿轮咬合 不紧密造成空程差

2.为什么随着午顿环午径增大,条纹越来越密?

答、牛顿环光程差相邻两亮/暗环牛径歲足 $Y_1^2-Y_2^2=\Omega R$ $Y_1-Y_2=\frac{\lambda Q}{Y_1+Y_2}$ 入R为定值,牛顿环午径增大行,Y1+Y2增大, AR 变小,即Y1-Y2变小,条纹越未越客

3. 在蚕射光中是石也可以观测干涉条纹?

答:不可以。相干的光分别是在上,下表面反射的光,而透射的只有一束光,因此无法形成 可以观测到由干涉条纹。

实验心得

本实验中一开始我逐条测量了磷尖产生用暗条软,在老师交流后我发现了自己的错误.改 为导次类积10条条改进行测量,在5我原来的实验数据对比后果然误差减小了很多, 并且在推导不确定度时由一步许会到了叠加法减少A类不确定度使实验更精确,可以说 是加深了我对这方面知识的理解。



【数据记录及草表】 A=589.3 nm

<u></u>	dni/mm	dna/mm	D/mm	k	dni/mm	dra/mm	D/mm
22 21 20 19 18	0n1/mm 17.419 17.350 17.259 17.170 17.066	9.84 9.918 10.008 10.089 10.178	7.578 7.432 7.251 7.081 6.888 6.8713	14 13 12 11 10 9 8	16.73 16.645 16.553 16.454 16.24 16.20 16.10	10.540 10.631 10.738 10.829 10.953 11.072	6.197 6.014 5.815 5.625 5.388 5.138 4.903
16 15	16.886 16.829	10.368 10.459	6.518 6.370	7	15 -976	11.291	4.685

n	In Imm	m	lm/mm	(lm-ln)/mm		
200	5.723 V o.550 0	100	子33 34.558	28.835		
190	9.046	90	6-914 37.26]	28.22		
180	9 k.25	80	6-569 39.8H	27.597		
170	16.21 FEBP	70	6.2 42.5%	27.225		
160	9-26018.289	60	5.868 45.308	27.039		
150	8.92/21.118	50	5-513 47.953	26.835		
140	8-614-23.818	40	5 .15 50.55	26.673		
130	8-29006.65	30				
120	7-93-29.382	20	由于读数显微镜已转到尽头最后三组数据无法则得			
110	7-60531.992	10				

L = 4.25cm

教师签字: 王茂杰